OIPE	· ·	•	•	Docket Number   Serial Number   01760.0001-US-01   10/601090   Applicant(s)				
INF	QRMA	TION DISCLOSURE S	TATEMENT	VISCOR et al.				
NOV 2 6 2003				Filing Date 6/20/2003	Group Art Unit 2881			
			U.S. PATE	NT DOCUMENTS				
EXAMINER INITIALS	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS	SUB-CLASS	FILING (IF APPRO	
<del></del>							<u> </u>	
				<u> </u>		<del></del>		
-··			-				-	
<del></del>						<u> </u>		
					·			
						<u> </u>		
<del></del>						l	L	
			FOREIGN PA	TENT DOCUMENTS		<u>*</u>		• •
FYAMINED	ner	DOCUMENT NUMBER	DATE		CLASS	SIID CLASS	TRANSI	ATION
FXAMINER	DEE	DOCUMENT NUMBER	, DATE I	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS	110000	LATION
EXAMINER INITIALS	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS	YES	NO
	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	DOCUMENT NUMBER		COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS		<del> </del>
	REF	Delong et al., "1:1 Ele	OTHER	DOCUMENTS Vac. Sci. Technol., B7 (6)	, Nov/De	ec 1989, pp. 1-	YES 422-1425.	NO
INITIALS	REF	Delong et al., "1:1 Ele Delong et al., "1:1 MII pp. 359-362.	OTHER	DOCUMENTS  /ac. Sci. Technol., B7 (6) /on-Projection Stepper", N	, Nov/De	c 1989, pp. 1- ctronic Engine	YES 422-1425. sering 11, 1	NO 1990,
INITIALS	REF	Delong et al., "1:1 Ele Delong et al., "1:1 MII pp. 359-362. Poppeller et al., "Hot is	OTHER ctron Stepper", \( \) M Cathode Electron Electron Emissio	DOCUMENTS Vac. Sci. Technol., B7 (6)	, Nov/De	c 1989, pp. 1- ctronic Engine	YES 422-1425. sering 11, 1	NO 1990,
JAC NO.	REF	Delong et al., "1:1 Ele Delong et al., "1:1 MII pp. 359-362. Poppeller et al., "Hot I November 1998, pp. 2 Poppeller et al., "Hot I	OTHER ctron Stepper", \( \) M Cathode Electron Electron Emissio 2835-2837. Electron Emissio	DOCUMENTS  /ac. Sci. Technol., B7 (6).  on-Projection Stepper", Marchitecture  n Lithography", Applied P	, Nov/De /icroelec	etters, Vol. 73	422-1425. ering 11, 1	1990, 19, 9
INITIALS    Dec   Dec     Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     Dec   Dec     De	REF	Delong et al., "1:1 Ele Delong et al., "1:1 Mil pp. 359-362. Poppeller et al., "Hot a November 1998, pp. 2 Poppeller et al., "Hot a Mankos et al., "Imagir Review Letters, April	OTHER ectron Stepper", Machine Electron Emissio 2835-2837. Electron Emissio 1986, pp. 320	A DOCUMENTS  /ac. Sci. Technol., B7 (6) /on-Projection Stepper", Marchitecture  In Lithography", Applied Proc. SPIEmission from Metal-Oxide 200-3203.	, Nov/De //dicroeled Physics L E, Vol. 3	etters, Vol. 73 8676, June 19	YES  422-1425. sering 11, 1  3, Number  99, Abstra	1990, 19, 9
INITIALS  INC.	REF	Delong et al., "1:1 Ele Delong et al., "1:1 Mil pp. 359-362. Poppeller et al., "Hot a November 1998, pp. 2 Poppeller et al., "Hot a Mankos et al., "Imagir Review Letters, April	OTHER ectron Stepper", Machine Electron Emissio 2835-2837. Electron Emissio 1986, pp. 320	A DOCUMENTS  /ac. Sci. Technol., B7 (6) /on-Projection Stepper", Marchitecture  In Lithography", Applied Proc. SPI  Emission from Metal-Oxide	, Nov/De //dicroeled Physics L E, Vol. 3	etters, Vol. 73 8676, June 19	YES  422-1425. sering 11, 1  3, Number  99, Abstra	1990, 19, 9

Examiner:	ZÍA	R.	HASHM ('	Date Considered:	4/19/04	
					. <u> </u>	

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT PTO Form 1449

Docket Number 01760.0001-US-01 Applicant(s) VISCOR et al. Filing Date 6/20/2003 Serial Number 10/601090 Group Art Unit 2881

EXAMINER INITIALS	REF	DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS	SUB-CLASS	FILING DA	NTE RIATE
<u> </u>			<u> </u>				<u> </u>	· · · -
		<u></u>	<u></u>	<u> </u>	_			
					-			
			<del></del>					-
			<u>-</u>					
	*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		٠			
								<u> </u>
								•
		<u> </u>	· · · ·					
			· · ·				<del> </del>	<del></del>
<u>.</u>						<del>                                     </del>		
<del></del>	<del></del>						-	
		<del> </del>						
			FORE	GN PATENT DOCUMENTS		*.		
	REF	DOCUMENT NUMBER	FOREIG DATE	COUNTRY	CLASS		TRANSLA	
	REF	DOCUMENT NUMBER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		TRANSLA	TION
	REF	DOCUMENT NUMBER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		<del></del>	
	REF	DOCUMENT NUMBER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		<del></del>	
	REF	DOCUMENT NUMBER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	SUB-CLASS	<del></del>	
	REF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS	<del></del>	
	REF	DOCUMENT NUMBER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COUNTRY	<del></del>	SUB-CLASS	<del></del>	
	REF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS	<del></del>	
	REF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS	<del></del>	
	REF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS	<del></del>	NO
	REF		DATE	COUNTRY	CLASS	SUB-CLASS	<del></del>	NO
INITIALS	REF		DATE	COUNTRY  OTHER DOCUMENTS	CLASS	SUB-CLASS	YES	NO
	REF		DATE	COUNTRY  OTHER DOCUMENTS  mission Lithography", Applie	d Physics I	SUB-CLASS	YES	NO
INITIALS	REF	Poppeller et al., "Hot	DATE	COUNTRY  OTHER DOCUMENTS  mission Lithography", Applie	CLASS	SUB-CLASS	YES	NO
INITIALS	REF	Poppeller et al., "Hot November 9, 1998, p	DATE	COUNTRY  OTHER DOCUMENTS  mission Lithography", Applie	d Physics I	SUB-CLASS	YES	NO
XAMINER INITIALS	REF	Poppeller et al., "Hot	DATE	COUNTRY  OTHER DOCUMENTS  mission Lithography", Applie	d Physics I	SUB-CLASS	YES	NO

Examiner:	<del></del>	ZiA	R. HASHMI	Date Considered:	4/19/04,
				and the second s	